

委員会委員公募

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	磁気利用センシングシステム高機能化調査専門委員会 (A部門) 【マグネティックス技術委員会】	委員会での調査・検討項目の概要, 委員長のメッセージ	
設置期間	平成 18 年 12 月～平成 21 年 11 月	センサデバイスの高性能化技術, センサデバイスの微細加工及びマイクロアッセンブリ技術, あるいはセンサ信号処理回路の集積化技術に着目し, 高機能磁気センシングシステムの原理から応用まで包括的に把握することを当委員会の調査目標とする。	
委員長名 (所属)	内山 剛 (名古屋大学)		
委員会開催頻度	6 回/年		
問合せ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)		内山 剛 (名古屋大学)
	電話		052-789-3617
	FAX	052-789-3139	
	E-mail アドレス	tutiyama@nuee.nagoya-u.ac.jp	
応募いただきたい方の専門分野, 経験など	磁気を利用したセンシング技術および磁気センサデバイス等が専門分野の方		
応募締切	平成 19 年 7 月 31 日		